



ご来場頂きありがとうございました

Thank you for coming!

CKD

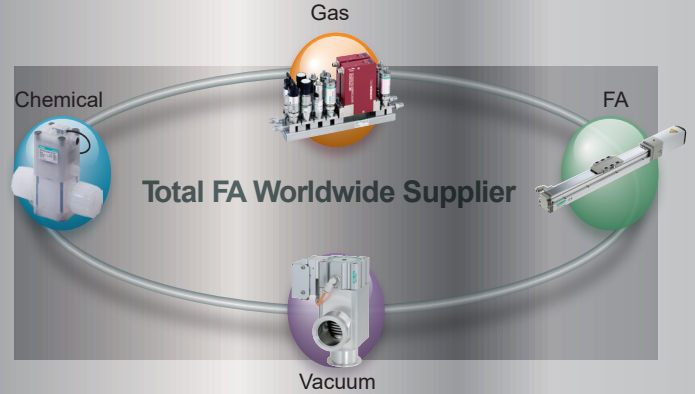
SEMICON[®]
JAPAN

最先端ナノプロセスの
未来を切り拓く

2022.12.14 水 ≫ 16 金

東京ビッグサイト 東ホール

CKD
東4ホール
4708

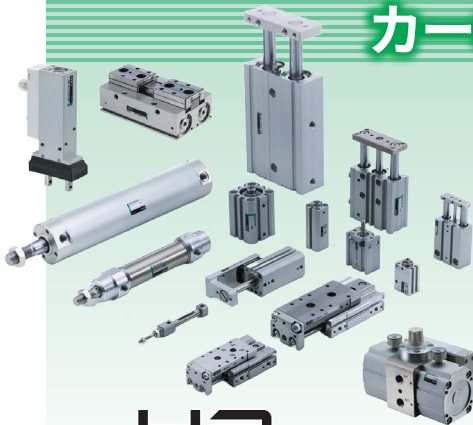


FA

カーボンニュートラルの実現に貢献

ROBODEX

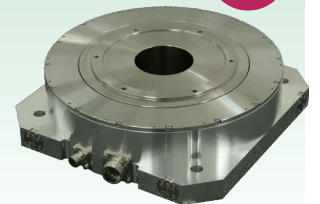
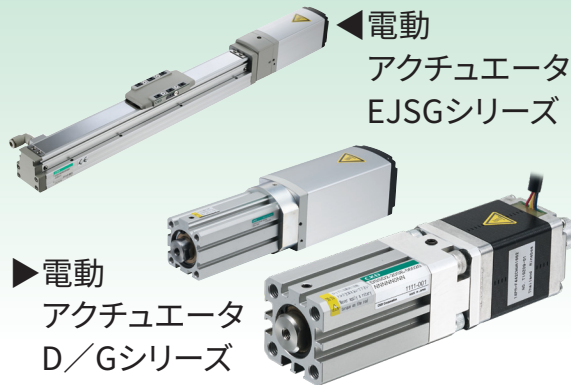
NIKKI
DENSO



HP

HIGH PRODUCTIVITY

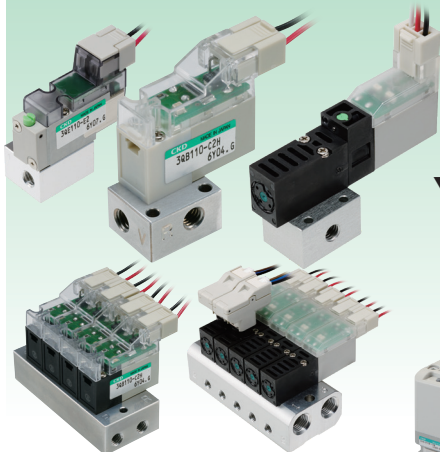
▲高耐久エア機器 HPシリーズ



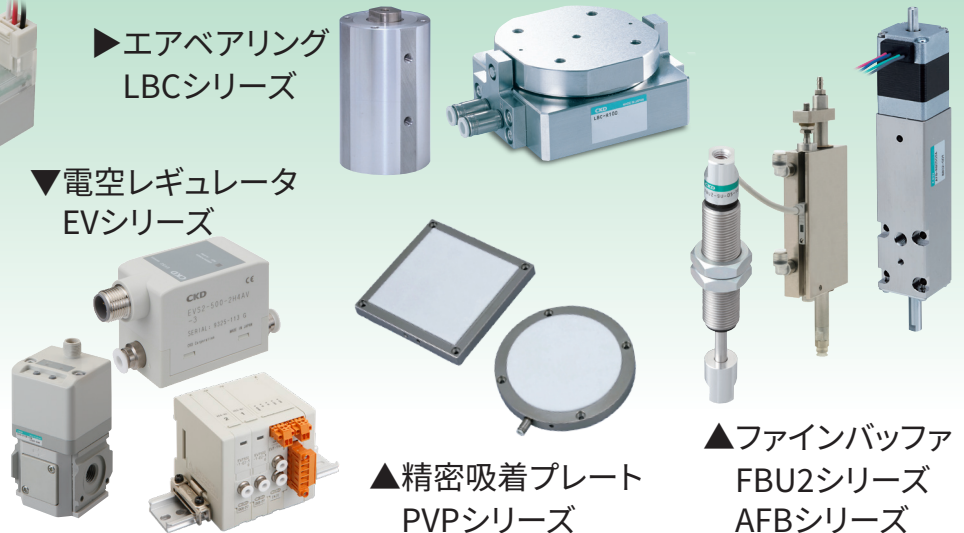
▲真空ダイレクト
ドライブモータ

参考
出展

精密で繊細な制御技術で設備の安定稼働を実現



▲直動式3ポート電磁弁
3Qシリーズ



Chemical

低パーティクル・高精度制御で微細化プロセスに貢献



◀薬液用
マニュアルバルブ
MMD*3RNシリーズ



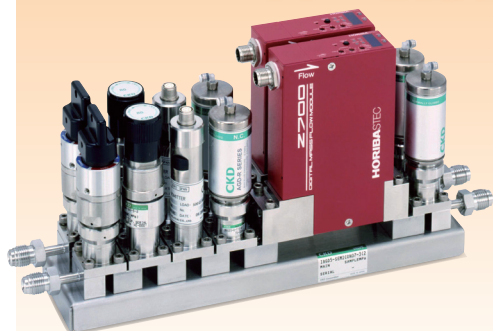
▶パイロット
レギュレータ
PMP002シリーズ



▶電動ニードル
バルブ
MNVシリーズ

Gas

高い信頼性で最先端プロセスに対応



▲集積化ガス供給システム
IAGDシリーズ



◀高温・高耐久
ガスバルブ
AGDシリーズ



▶プロセスガス用
レギュレータ
PGMシリーズ

Vacuum

オリジナル技術でプロセスの安定化を実現



▶真空圧力制御
システム
IAVBシリーズ



▶真空圧比例制御
システム
VEC-Rシリーズ

